

 Katedra Technologii i Zarządzania Produkcją		Plan zajęć dla studentów II roku Technologii Chemicznej			
Semestr zimowy 2025/2026	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
8	00 – 15	Technologia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych: Zaawansowane materiały konstrukcyjne Wykład (15godz.) Dr inż. Wojciech Panna Sala D08			
	15 – 30				
	30 – 45				
	45 - 60				
9	00 - 15			Automatyzacja procesów chemicznych w przemyśle Wykład (15 godz.) Projekt (15 godz.) Mgr inż. Łukasz Kras Sala C202 W późniejszym terminie Laboratorium (15 godz.) Azoty S.A.	
	15 - 30				
	30 – 45				
10	45 - 60				
	00 - 15				
	15 - 30				
11	30 - 45	Technologia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych: Badania ceramiki zaawansowanej Laboratorium (15godz.) Dr inż. Wojciech Panna Sala D012	Komunikacja, negocjacje i umiejętność radzenia sobie ze stresem Ćwiczenia praktyczne (30h) 7,5 spotkania Od 12 listopada Dr Wacław Srebro Sala G303		
	45 - 60				
	00 - 15				
	15 - 30				
12	30 - 45	Technologia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych: Badania specjalistycznych metali i stopów Laboratorium (15godz.) Dr inż. Jakub Sobota Sala D012			
	45 - 60				
	00 - 15				
13	15 - 30	Język angielski Lektorat 10 terminów (17,24 XI; 1,8,15,22 XII; 12,19,26 I; 2 II) Mgr Paweł Podlasek Sala A335	Zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesy katalityczne Wykład (30 godz.) 10 spotkań Dr hab. Łukasz Jęczmionek, Prof. AT Sala C309	Podstawy biotechnologii Seminarium (30 godz.) Dr Jan Puklalski Sala C202	
	30 - 45				
	45 - 60				
	00 - 15				
14	15 - 30				
	30 - 45				
	45 - 60				
15	00 - 15	Język angielski			
	15 - 30				
	30 - 45				
	45 - 60				
16	00 - 15				
	15 - 30				
	30 - 45				
	45 - 60				
17	00 - 15	Zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesy katalityczne Laboratorium (30 godz.) Dr hab. Łukasz Jęczmionek, Prof. AT Sala D012			
	15 - 30				
	30 - 45				
	45 - 60				
18	00 - 15				
	15 - 30				
	30 - 45				
	45 - 60				
19	00 - 15	Podstawy prawa Wykład Zajęcia od 25 listopada Dr Krzysztof Chmielarz Sala XX			
	15 - 30				
	30 - 45				
	45 - 60				

Uwaga: Harmonogram może ulec zmianie